

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE ARTT. 76, COMMA 5, LETTERA A) E 29, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del C.N.R., Strada VIII n. 5 – 95121 Catania.

RUP: Dott. Rosario Corrado Spinella

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

Denominazione della gara: Procedura aperta sopra soglia europea con modalità telematica su piattaforma ASP CONSIP per l'affidamento della fornitura, installazione e resa operativa di un "Sistema per attacchi in plasma" - inductively coupled plasma (ICP)

CUP: G66J17000350007

CIG: 86170495C9

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

Importo a base d'asta: € 396.000,00 oltre IVA;

Oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze: € 0,00;

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

Offerte ricevute: n° 1 - SENTECH INSTRUMENTS GMBH con sede in Berlino Via Schwarzschild str, 2 , Germania, identificato con P.IVA DE 137 205 446

Aggiudicatario: SENTECH INSTRUMENTS GMBH con sede in Berlino Via Schwarzschild str, 2 , Germania, identificato con P.IVA DE 137 205 446

Valore finale dell'appalto: € 394.000,00 (trecentonovantaquattromila/00) oltre IVA

Provvedimento di aggiudicazione: Prot. N. 5516 del 06/07/2021

Subappalto: No

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia, Catania

Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti: Segreteria dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Tel. +39-0955968211 – gare@imm.cnr.it

**Il Direttore IMM-CNR
Dott. Vittorio Privitera**